

1：気体処理装置

出願人/特許権者： 森下 明平, 横山 修一 発明者： 森下 明平, 横山 修一

公報種別：特許公報 出願番号：特願 2022-193584 出願日：2022 年 12 月 02 日

IPC： F23L 99/00 (200 6.01)

2：電磁誘導装置

出願人/特許権者： 株式会社アテック 発明者： 横山 修一, 森下 明平, 芦田 拓也

公報種別：公開公報 出願番号：特願 2013-156207 出願日：2013 年 07 月 27 日

IPC： H02K 1/27